

Эрбиевый лазер Lutronic ACTION II

РЗН 2016/4910

лазер, эрбиевый, длина волны 2940 нм, частота 1 / 2 / 5 / 10 Гц, длительность импульсов 250 мкс / 1000 мкс

Lutronic Corporation, Южная Корея



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	эрбиевый
Применение	улучшение тонуса и текстуры кожи / пилинг / коррекция рубцов / удаление пигментных пятен
Длина волны	2940 нм
Частота	1 / 2 / 5 / 10 Гц
Плотность энергии	до 100 Дж/см²
Длительность импульсов	250 мкс / 1000 мкс
Размеры пятен	9×9 / 12 мм / 14 мм
Дисплей	8" сенсорный ЖК
Размер	295×656×1527 мм
Вес	86.5 кг

Описание

Многофункциональный эрбиевый фракционный лазер ACTION II премиум-класса Er:YAG для эстетической косметологии.

Применение:

- Эстетическая косметология и гинекология
- Процедура «Шайнинг Пил» (Shining Peel) - лазерный пилинг для выравнивания тона и улучшения состояния кожи.
- Общее фракционное омоложение (расширенные поры, морщины, фотостарение кожи, выравнивание тона, лифтинг).
- Нарушения пигментаций (веснушки, невус, лентиго, себорейный кератоз, сиринома).
- Коррекция рубцов (рубцы постакне, гипертрофические, хирургические, ожоговые).
- Омоложение, улучшение тона и текстуры губ.
- Неаблятивное омоложение кожи при помощи длинноимпульсного режима.

- Микроабляция.

Манипулы к лазерному аппарату Action II:

- манипула «Zoom» 1-7 мм;
- манипула Shining Peel (Шайнинг Пил);
- фракционная манипула.

Технические характеристики:

- режимы работы: стандартный, длинноимпульсный, фракционный;
- профиль распределения энергии лазерного луча: цилиндрический с плоской вершиной;
- энергия импульса: стандартный режим - до 2.2 Дж, фракционный режим - до 18 Дж;
- длительность импульса: стандартный режим - 250 мкс, длинноимпульсный режим - до 1000 мкс;
- размер пятна манипула «Зум»: стандартный: 1 - 7 мм ø, длинноимпульсный: 1.6 - 6.4 мм ø;
- размер пятна Манипула «Шайнинг Пил»: 14 мм ø;
- размер пятна Фракционная манипула: 12 мм ø, 9×9 мм;
- память устройства: процедура «Шайнинг Пил» и 8 слотов памяти;
- прицельный луч: диодный 655-нм (красный), 1 мВт, регулируемая яркость.